

Index

Adleman, L. M.	147	Krawczyk, H.	22, 136
Aumann, Y.	85	Lai, X.	379
Beimel, A.	444	Lee, N.-Y.	413
Bellare, M.	232	Lee, P. J.	420
Ben-Aroya, I.	187	Leighton, T.	456
Bierbrauer, J.	331	Lenstra, A. K.	166
Biham, E.	187	Li, C.-M.	413
Blum, A.	278	Lim, C. H.	420
Blundo, C.	110	Lipton, R. J.	278
Bosselaers, A.	175	Loho, J.	159
Brands, S.	302	Manasse, M. S.	166
Buchmann, J.	159	Mansour, Y.	22
Buelens, J.	212	Martin, K. M.	126
Chauvaud, P.	391	Matsui, M.	200
Chor, B.	444	Meier, T.	379
Coppersmith, D.	22, 435	Micali, S.	456
Crépeau, C.	319	Naor, M.	355, 480
Cresti, A.	110	Nuttin, M.	212
Daemen, J.	224	O'Connor, L.	403
Damgård, I. B.	100, 250	Ohta, K.	200
DeMarrais, J.	147	O'Keefe, C. M.	126
Denny, T.	166	Patarin, J.	391
De Santis, A.	73, 110	Persiano, G.	73
Di Crescenzo, G.	73	Pedersen, T. P.	250
Dodson, B.	166	Pfitzmann, B.	250
Feige, U.	85	Preneel, B.	212, 368
Ferguson, N.	292	Rijmen, V.	212
Fiat, A.	480	Rogaway, P.	232
Franklin, M.	266	Seberry, J.	49
Furst, M.	278	Shamir, A.	1
Gemmell, P.	355	Smeets, B.	331
Govaerts, R.	175, 224, 368	Stern, J.	13, 435
Haber, S.	266	Taylor, R.	40
Hohl, W.	379	Tsujii, S.	61
Hoshi, M.	61	Vaccaro, U.	110
Hwang, T.	413	Vandewalle, J.	175, 224, 368
Itoh, T.	61	Vaudenay, S.	435
Jackson, W.-A.	126	Waldvogel, C.	379
Johansson, T.	331, 343	Zayer, J.	159
Kabatianskii, G.	331	Zhang, X.-M.	49
Kearns, M.	278	Zheng, Y.	49
Kilian, J.	319		